(12)公開特許公報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号
 特開2006-313629
 (P2006-313629A)

(43) 公開日 平成18年11月16日(2006.11.16)

| (51) Int.C1. | FΙ | | | テーマコード | (参考) |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| G11B 7/09 | (2006.01) | G11B 7/09 | В | 5D090 | |
| G11B 7/00 | 4 (2006.01) | G11B 7/00 | 4 C | 5 D 1 1 7 | |
| G11B 19/12 | (2006.01) | G11B 19/12 | 1 O O V | 5D118 | |
| G11B 7/08 | 5 (2006.01) (| G11B 7/08 | 5 B | 5D789 | |
| G11B 7/12 | 5 (2006.01) (| G11B 7/12 | 5 B | | |
| | | | 審査請求 有 | 請求項の数 4 OL | (全 22 頁) |
| (21) 出願番号 (22) 出願日 (62) 分割の表示 原出願日 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国 | 特願2006-194930 (P2006-1 平成18年7月14日 (2006.7. 特願平10-147194の分割 平成10年5月28日 (1998.5. 特願平9-142654 平成9年5月30日 (1997.5.3 日本国 (JP) 特願平9-276703 平成9年10月9日 (1997.10. 日本国 (JP) | 94930) (71) 出 28) (74) 代 0) (72) 発 9) (72) 発 (72) 発 | 願人 000005 理 明 明 大1000理 漫阪器元阪器本阪器 和 所産 府産 府産 | 821 器産業株式会社 門真市大字門真1006 794 松田 正道 克也 門真市大字門真1006 業株式会社内 隆 門真市大字門真1006 業株式会社内 隆 業株式会社内 | 5番地 5番地 松下 5番地 松下 5番地 松下 |
| | | | | 最新 | 冬頁に続く |

(54) 【発明の名称】 デジタルシグナルプロセッサ

(57)【要約】

【課題】低密度ディスクと高密度ディスクの両方を再生 記録する際、情報が消滅するエラーが発生し、フォーカ ス、トラッキングの引き込みが不安定となる。

【解決手段】DSP34は長波長の光源を発光させ、収 束レンズ10を駆動してディスク12に接近後離間させ たときの、振幅検出手段からの信号に基づき、装着され たディスク12の種類を判別し、その波長の光源が判別 された場合、フィルタリング演算信号をフィードバック ループに供給する。判別されなかった場合、DSP34 は短波長の光源の発光を指示する。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

光ディスクと収束レンズの焦点との距離に応じて変化するフォーカスエラー信号を入力 として加算、遅延、乗算によってなるデジタルフィルタ演算を実行し、低域ゲイン補償と ゲイン交点付近の位相補償を行った後、フォーカス移動手段に制御信号をフィードバック する機能を有したデジタルシグナルプロセッサであって、

長波長のレーザを発光させるステップと、

前記収束レンズをフォーカス制御方向に移動させるステップと、

フォーカスエラー信号の振幅と所定の値を比較するステップと、

前記フォーカスエラー信号の振幅が所定の値より大きい場合、前記フィードバックが実 10 行されるループを閉じるステップと、

前記フォーカスエラー信号の振幅が所定の値より小さい場合、

短波長のレーザを発光させるステップと、

前記収束レンズをフォーカス制御方向に移動させるステップと、

を包含するアルゴリズムを備えた、デジタルシグナルプロセッサ。

【請求項2】

前記短波長のレーザの発光時にフォーカスエラー信号が検出されない場合、前記レーザを消灯するステップを実行する、請求項1記載のデジタルシグナルプロセッサ。

【 請 求 項 3 】

前記光ディスクを回転させるコマンドを発行する前に前記長波長若しくは短波長のレー 20 ザを発光させるステップを実行する、請求項1に記載のデジタルシグナルプロセッサ。 【請求項4】

前記光ディスクを回転させるコマンドを発行した後、前記光ディスクが所定の回転数に 達する前に、前記デジタルフィルタ演算結果を前記フォーカス移動手段にフィードバック する処理を実行する、請求項1記載のデジタルシグナルプロセッサ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、レ・ザ等の光源からの光ビームを利用して光学的に情報担体上に信号を記録 し、この記録された信号を再生する光ディスク装置に関し、特に、この光ディスク装置に 30 おいてレーザやフォーカス位置を制御する処理を実行するデジタルシグナルプロセッサに 関する。

【背景技術】

[0002]

CDオーディオ、CD-ROMを再生する光ディスク装置は、通常780nmのレーザ 光源を利用している。

[0003]

他方、高密度な光ディスク(CDより高密度且つ容量の大きなディスク。ここではSDと略称する)に対しては650nmのレーザ光源を用いる。

[0004]

40

ところで、CD用の780nmの長波長レーザと、高密度ディスク用の650nmの短 波長レーザを搭載し、780nmの長波長レーザでCD、CD-Rを、また650nmの 短波長レーザで高密度ディスクSDを再生する装置が提案されている(例えば特許文献1 、2及び3参照)。 【特許文献1】特開平8-221890号公報 【特許文献2】特開平10-64168号公報 【特許文献3】特開平10-55606号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

しかし、前記光ディスク装置にCD-Rが装填された場合に短波長のレーザを照射し、 フォーカス、トラッキングサーボを動作させてしまうと、光ビームが記録膜に通常1/4 ~1/2周ほど収束照射し、記録された情報が消えてしまうという不都合がある。その情 報の消滅はたとえエラー訂正をかけても訂正不能な程度に大きく、再生できない可能性が あると考えられる。その情報が消滅する理由は、上記有機色素膜を使用したCD-Rの有 機色素膜は通常780nmでの反射特性が最適になるように設計されているため、650 nm以下の短波長のレーザを照射すると逆に光ビームを吸収してしまう。したがって記録 膜上にマーキングされた情報に対応する反射光の強弱を検出し、それによって情報再生を 行うことは困難であった。また光ビームスポットが小さくなり、単位面積当たりのパワー が上がって、なおかつ記録膜自体の吸収特性のために記録された情報が消えてしまう可能 性があったからである。

(3)

[0006]

また上記した従来の光ディスクでは、CDの再生速度を上げるために、6倍速、12倍 速、24倍速と上げていくと、ディスクの面ふれ、偏心加速度は、その再生速度(回転速 度)の2乗に比例して増えていく。したがって、ディスクばらつきや、チャッキングのば らつきによっては、面ふれ、偏心加速度がフォーカス、トラッキング制御のゲインの許容 外となるので、制御の引き込みができず、起動不能状態に陥るという課題があった。 【0007】

さらに24倍速といった高速回転から、標準速といった低速回転に至るまで、スピンド ルモータで一定のトルク特性を確保することは困難であり、スピンドルモータのばらつき 20 等も考えると、ディスクの回転制御が不安定となり、それが再生信号のジッタとなって性 能を悪化させるという問題があった。

[0008]

本発明は、上記した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、CD及びC D-Rと新規な高密度ディスクの両方を再生(あるいは記録)するための、起動時の制御 方法を提案するものである。またCD高速再生を実現するために、安定なフォーカス、ト ラッキングの引き込み方法及びより安定な回転制御の方法を提案し、高性能なCD再生性 能を共有する新規な高密度光ディスクの再生、記録装置を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明は概して、フォーカス、トラッキング制御をかける前に、ディスクの種類の判別 を行うので、収束した光ビームが記録面にあたるのは、極短い時間(数ms以下)であり 、その結果情報マークの1つが欠落しても、十分エラー訂正可能であり、情報再生に対し ては何ら問題ない。

[0010]

さらに、本発明は、長波長、短波長の2つ以上のレーザを搭載した装置、例えば3レー ザを搭載した装置において、最初に最長波長のレーザ1を照射して、フォーカス制御、ト ラッキング制御手段をかけない状態で、装填されたディスクがCD、CD-Rであるかな いかを判別し、CD、CD-Rでないときは次に長波長のレーザ2を照射し、同様にフォ ーカス制御、トラッキング制御手段をかけない状態で、装填されたディスクが高密度ディ スクかどうかを判別し、高密度ディスクでないときは、最短波長のレーザ3を照射して、 同様にフォーカス制御、トラッキング制御手段をかけない状態で、装填されたディスクが 超高密度ディスクであるかないかを判別していく。各々のレーザを照射したときの判別結 果が、そのレーザで再生すべきディスク群であると判定されたとき、初めてフォーカス、 トラッキング制御をかけて、2値化、エラー訂正を実行し、ディスク上の情報の再生を行 うようにしたものである。

さらに、本発明は、再生パワーが大きい装置(CD-RW等の再生互換機機など)においては、上記判別時にレーザのパワーを低くして発光するような構成をとることによって、万が一判別を間違ってCD-R等に短波長のレーザを照射することになっても、完全に

30

10

情報の消失を防ぐことができる。

[0012]

次に、このような本願にかかる発明に対応する構成について説明する。

(4)

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

第1の本発明は、光ディスクと収束レンズの焦点との距離に応じて変化するフォーカス エラー信号を入力として加算、遅延、乗算によってなるデジタルフィルタ演算を実行し、 低域ゲイン補償とゲイン交点付近の位相補償を行った後、フォーカス移動手段に制御信号 をフィードバックする機能を有したデジタルシグナルプロセッサであって、 長波長のレーザを発光させるステップと、 前記収束レンズをフォーカス制御方向に移動させるステップと、 10 フォーカスエラー信号の振幅と所定の値を比較するステップと、 前記フォーカスエラー信号の振幅が所定の値より大きい場合、前記フィードバックが実 行されるループを閉じるステップと、 前 記 フ ォ ー カ ス エ ラ ー 信 号 の 振 幅 が 所 定 の 値 よ り 小 さ い 場 合 、 短 波 長 の レ ー ザ を 発 光 さ せるステップと、 前記収束レンズをフォーカス制御方向に移動させるステップと、 を包含するアルゴリズムを備えた、デジタルシグナルプロセッサである。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 本発明のデジタルシグナルプロセッサは、上記構成により、フォーカス制御システム非 動作状態において情報担体の種別、例えばCDかSDかを迅速に見分けることができ、情 20 報担体に応じた最適なフォーカス制御動作へ移行させることが可能である。 [0015]また、 第 2 の本 発 明 は、 上 記 短 波 長 の レー ザ の 発 光 時 に フォー カ ス エ ラ ー 信 号 が 検 出 さ れない場合、前記レーザを消灯するステップを実行する、上記第1の本発明のデジタルシ グナルプロセッサである。 [0016]また、第3の本発明は、上記光ディスクを回転させるコマンドを発行する前に前記長波 長若しくは短波長のレーザを発光させるステップを実行する、上記第1の本発明のデジタ ルシグナルプロセッサである。 [0017]30 また、第4の本発明は、前記光ディスクを回転させるコマンドを発行した後、前記光デ ィ ス ク が 所 定 の 回 転 数 に 達 す る 前 に 、 前 記 デ ジ タ ル フ ィ ル タ 演 算 結 果 を 前 記 フ ォ ー カ ス 移 動手段にフィードバックする処理を実行する、上記第1の本発明のデジタルシグナルプロ セッサである。 【発明の効果】 [0018]本発明は、従来のCD、CD-Rの高速再生を信頼性よく実現でき、かつ新規な高密度 なディスクの再生あるいは記録も同様に信頼性よく行うことができる。 【発明を実施するための最良の形態】 [0019]40 以下図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお図面中、同様の機能 を有する部材には同一の参照符号を付す。 [0020]図1に、波長の異なる2つのレーザ光源を搭載し、CD及びSDといった密度の異なる 2種類以上のディスクを再生するための光ディスク装置のブロック図を示す。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 図示するように、本発明の光ディスク装置は、情報担体であるディスク12に光ビーム 1 1 を 照 射 す る た め の 光 学 系 で あ る 、 波 長 の 長 い レ ー ザ 光 源 1 、 そ の 光 源 1 か ら の 出 射 光

を 平 行 光 に す る カ ッ プ リ ン グ レ ン ズ 5 、 波 長 の 短 い レ ー ザ 光 源 2 、 そ の 光 源 2 か ら の 出 射 光 を 平 行 光 に す る カ ッ プ リ ン グ レ ン ズ 6 、 波 長 依 存 性 偏 光 素 子 7 、 偏 光 ビ ー ム ス プ リ ッ タ 50

8、アクチュエータ9、 収束レンズ10を備え、またレーザ光源1を制御するレーザ制御 回路3、レーザ光源2を制御するレーザ制御回路4を備える。さらに本発明の光ディスク 装置はデジタルシグナルプロセッサ(DSP)34を備える。レーザ光源1,2はデジタ ルシグナルプロセッサ(DSP)34の信号によってレーザ制御回路3,4を介してコン トロールされる。

[0022]

レーザ1から発生された光ビームはカップリングレンズ5により平行光にされる。この 平行光はその後、波長依存性偏光素子7を通過した後、偏光ビームスプリッタ8を通過し 、アクチュエータ9によってフォーカス、トラッキング方向に動く収束レンズ10によっ て収束され、ディスク12へ光ビ-ムスポットが形成される。

【0023】

また同様にレーザ2から発生された光ビームはカップリングレンズ5により平行光にされる。この平行光はその後、波長依存性偏光素子7を通過した後、偏光ビームスプリッタを通過し、アクチュエータ9によってフォーカス、トラッキング方向に動く収束レンズ10によって収束され、ディスク12へ光ビ・ムスポットが形成される。それぞれのレーザ 1、2で生成される光ビ・ム11a、11bは、ディスクモータ13によって回転されているディスク12に照射される。この2つの光ビ・ムは、装着するディスクの種類によって使い分けられる。

【0024】

CD、CD-R等の従来の密度のディスクが装着された場合は、デジタルシグナルプロ 20 セッサ34の制御信号によって、レーザ制御回路3を介して780nmのレーザ光源1を 発光させる。SD等の新規の高密度のディスクが装着された場合は、デジタルシグナルプ ロセッサ34の制御信号によって、レーザ制御回路4を介して650nmのレーザ光源4 を発光させる。

【 0 0 2 5 】

この光ディスク装置は、ディスク12からの反射光を受け取るための素子として4分割 光検出器15を備え、更にディスク7からの反射光は、収束レンズ10、偏光ビームスプ リッタ8を通過し、4分割のディテクタ15に入射される。4分割のディテクタ15は、 図2に示すような分割線の構成になっており、A ~ Dの対角の和信号を電流電圧変換アン プ20a、20b、20c、20dを介して、加算器21a、21bで生成し、その差信 号を差動増幅器27でとることによって、非点収差法を形成してフォーカスずれ信号FE を得ている。またその対角の各和信号をそれぞれコンパレータ22a、22bで2値化し その2値化信号の位相を位相比較器23で比較し、その位相比較器23の出力をローパス フィルタ24でノイズ除去して位相差トラッキング信号TE(トラックずれ信号)を得て いる。

[0026]

また4分割の光検出器15のA~Dの各チャンネル(検出器)の光量の総和を加算器2 5でとり、ローパスフィルタ28を通過させて全光量信号ASを生成している。同じ信号 を同様に高帯域の加算器26でとり、この信号をエンベロープ検波して、RFエンベロー プ検波信号RFENVを生成している。なおこの加算器26の信号はゲインコントールや イコライジング等の処理がなされディスク12上の情報を読むための信号となるが、本発 明とは直接関係ないので詳しい説明は省略する。

【0027】

上記のように生成されたFE、TE、AS、RFENVはデジタルシグナルプロセッサ (以下、DSP)34に入力されている。このデジタルシグナルプロセッサは、FEある いはTEを入力として加算、遅延、乗算によってなるデジタルフィルタ演算を実行し、フ ォーカス、トラッキングの各々の低域ゲイン補償とゲイン交点付近の位相補償を行った後 、DA変換器35を介して、駆動回路36にフォーカスの制御信号を出力している。駆動 回路36はDA変換器35より入力された制御信号を電流増幅してアクチュエータ9に信 号を出力してフォーカス制御を実現している。またDA変換器37を介して、駆動回路3

10

30

8 にトラッキングの制御信号を出力している。 駆動回路 3 8 は D A 変換器 3 7 より入力さ れた制御信号を電流増幅してアクチュエータ9に信号を出力してトラッキング制御を実現 している。

(6)

[0028]

次に本発明の第1の実施の形態から第3の実施の形態である起動時のレ-ザの制御を含 めたCD、SDの判別方法について図1、図2に図3、図4を追加して詳細に説明する。 図3はCDを装着した起動時に各レ-ザ光源1を本発明のシーケンスに基づいて点灯させ 、 収束 レンズ10をアクチュエータ9によってフォ - カス方向にUP/DOWNしたとき の、FE、AS、RFENV及びアクチュエータ9のフォーカス方向の駆動信号の信号波 形図である。また図 4 は S D を装着した起動時に各レ - ザ光源 1 を本発明のシーケンスに 基づいて点灯させ、収束レンズ10をアクチュエータ9によってフォ-カス方向にUP/ DOWNしたときの、FE、AS、RFENV及びアクチュエータ9のフォーカス方向の 駆動信号の信号波形図である。

[0029]

第1の実施の形態について説明する。図3、図4に示すように、長波長の780nmの レーザ1はCDに適した特性であり、短波長の650nmのレーザ2は高密度SDに適し た特性をもっている。しかしながらたとえばCDとSDが外形寸法上ほとんど差がなけれ ば、どちらのレーザを発光してよいか不明である。

[0030]

第 1 の実施の形態は、図 5 に示すように、まず最初にDSP3 4 からレーザ制御回路 3 20 に信号を送り、長波長のレーザ1を発光させる(S1)。次に収束レンズ10をUP/D OWNさせる(S2)。このとき装置にCDあるいはCD-Rが装着していると、図3に 示すように FE上に現れる S字信号振幅が所定の比較値より大きくでてくる(S3、S4)。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rであるこ とを検出して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPして(S5、S6)F E上に現れるS字信号のレベルを検出して(S7)、フォーカスのフィルタ演算を開始し てDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S8)。さら にトラッキング制御ループを閉じて(S9)ディスク12上のアドレス情報を読んで(1 0)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等を 読んで)スタンバイ状態になる(S11)。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

ディスクが何も装着されていない場合は、全く信号が出てこないので(S16)、^N ODISK 'と判定し、レーザを消灯してディスクの装着待ち状態となる(S17)。

高密度SDが装着された場合は、長波長の光を発光させると、図4に示すようにFE上 に現れるS字信号振幅が所定の比較値より小さくでてくる(S4)。これによりDSP3 4は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rではないと判断して、収束レンズ 10を最下点まで駆動した後、レーザ駆動回路3に0FF信号、レーザ駆動回路4に0N 信号を送出し、780nmのレーザ1を消灯して(S12)、650nmのレーザ2を発 光させる(S13)。この状態で再度収束レンズ10をUP/DOWNさせると(S14)FE上に現れるS字信号のレベルは所定値aよりも大きくなる(S15)(所定値aよ リ小さいとS19、S17となる)。これを検出してDSP34は装着されたディスクが SDであることを判断して(S18)、再度最下点まで収束レンズ10を移動する。そし て再度UPして(S20、S21)FE上に現れるS字信号のレベルを検出して(S22)、フォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォー カス制御ループを閉じる(S23)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S24) ディスク12上のアドレス情報を読んで(S25)所望のトラックに光ビームを移動する 検 索 動 作 を 行 い 、 必 要 な 情 報 (コ ン ト ロ ー ル ト ラ ッ ク 情 報 等 を 読 ん で) ス タ ン バ イ 状 態 に なる(S26)。またディスク等の反射率のばらつきに対応するため、S字信号の振幅レ ベルを検出する前、収束レンズ10のDOWN時に現れるS字振幅を計測し、その振幅が 10

30

所定の振幅になるようにDSP34内部の乗算器あるいはアッテネータ(不図示)のゲインを切り換えるように構成すれば、安定にCD、SD共にフォーカス制御の引き込みを行うことができ、このために特に起動時間が長くなってしまうことはない。 【0033】

(7)

つぎに、第2の実施の形態について説明する。第1の実施の形態と同様に、図3、図4 に示すように、長波長の780nmのレーザ1はCDに適した特性であり、短波長の65 0nmのレーザ2は高密度SDに適した特性をもっている。しかしながらたとえばCDと SDが外形寸法上ほとんど差がなければ、どちらのレーザを発光してよいか不明である。 よってまず最初に図6に示すように、DSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長 波長のレーザ1を発光させる(S1)。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。こ のとき装置にCDあるいはCD-Rが装着していると、図3に示すようにAS上に現れる U字信号振幅が所定の比較値より大きくでてくる(S2、S3)。これによりDSP34 は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rであることを判断して、収束レンズ 10を最下点まで駆動した後、再度UPして(S5、S6)FE上に現れるS字信号のレ ベルを検出して(S7)、フォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信 号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S8)。さらにトラッキング制御ループ を閉じて(S9)ディスク12上のアドレス情報を読んで所望のトラックに光ビームを移 動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等を読んで(S10))スタンバイ状態 になる。

[0034]

ディスクが何も装着されていない場合は、全く信号が出ないので、(S4)、 'NOD ISK'と判定し、レーザを消灯してディスクの装着待ち状態となる(S16、S17)

[0035]

高密度SDが装着された場合は、図4に示すようにAS上に現れるU字信号振幅が所定 の比較値より小さくでてくる(S4)。これによりDSP34は装着されたディスク12 が、CDあるいはCD-Rではないことを判断して、収束レンズ10を最下点まで駆動し た後、レーザ駆動回路3にOFF信号、レーザ駆動回路4にON信号を送出し、780n mのレーザ1を消灯して(S12)、650nmのレーザ2を発光させる(S13)。こ の状態で再度収束レンズ10をUP/DOWNさせると(S14)AS上に現れるU字信 号のレベルは所定値bよりも大きくなる(所定値bより小さいとS19、S17となる) 。これを検出して(S15、S18)DSP34は装着されたディスクがSDであること を判断して、再度最下点まで収束レンズ10を移動する。そして再度UPして(S20、 S21)FE上に現れるS字信号のレベルを検出して(S22)、フォーカスのフィルタ 演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S23)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S24)ディスク12上のアドレス 情報を読んで(S25)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情 報(コントロールトラック情報等を読んで)スタンバイ状態になる(S26)。 【0036】

またディスク等の反射率のばらつきに対応するため、FE上のS字信号の振幅レベルを 40 検出する前、収束レンズ10のDOWN時に現れるAS上のU字振幅を計測し、その振幅 が所定の振幅になるようにDSP34内部のASの乗算器あるいはアッテネータ(不図示)のゲインを切り換えるようにし、さらにその比率分だけDSP内部のFEの乗算器ある いはアッテネータ(不図示)のゲインを切り換えるように構成すれば、安定にCD、SD 共にフォーカス制御の引き込みを行うことができ、このために特に起動時間が長くなって しまうことはない。

【0037】

次に、第3の実施の形態について説明する。第1、第2の実施の形態と同様に、図3、 図4に示すように、長波長の780nmのレーザ1はCDに適した特性であり、短波長の 650nmのレーザ2は高密度SDに適した特性をもっている。しかしながらたとえばC 10

20

DとSDが外形寸法上ほとんど差がなければ、どちらのレーザを発光してよいか不明であ る。よってまず最初に図7に示すようにDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、 長波長のレーザ1を発光させる(S1)。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる(S2)。このとき装置にCDあるいはCD-Rが装着していると、図3に示すようにRF ENV上に現れるV字信号振幅が所定の比較値より大きくでてくる(S3、S4)。これ によりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-Rであることを判断 して、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPして(S5、S6)FE上に現 れるS字信号のレベルを検出して、あるいはRFENV信号のピークレベルを検出してフ ォーカスのフィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制 御ループを閉じる(S8)。さらにトラッキング制御ループを閉じて(S9)ディスク1 2上のアドレス情報を読んで(S10)所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を 行い、必要な情報(TOC情報等を読んで)スタンバイ状態になる(S11)。ディスク が何も装着されていない場合は、全く信号が出てこないので、'NODISK'と判定し 、レーザを消灯してディスクの装着待ち状態となる。

【0038】

高密度SDが装着された場合は、図4に示すようにRFENV上に現れるのでV字信号 振幅が所定の比較値より小さくでてくる(S4)。これによりDSP34は装着されたデ ィスク12が、CDあるいはCD-Rではないことを判断して、収束レンズ10を最下点 まで駆動した後、レーザ駆動回路3に0FF信号、レーザ駆動回路4に0N信号を送出し 、 7 8 0 n mのレーザ 1 を消灯して(S 1 2)、 6 5 0 n mのレーザ 2 を発光させる(S 13)。この状態で再度収束レンズ10をUP / DOWNさせる(S14)とRFENV 上に現れるV字信号のレベルは所定値cよりも大きくなる(S15)(所定値cより小さ いとS19、S17となる)。これを検出してDSP34は装着されたディスクがSDで あることを判断して(S18)、再度最下点まで収束レンズ10を移動する。そして再度 UPして(S20、S21)FE上に現れるS字信号のレベルあるいはRFENV信号の ピーク レベルを検出 して(S 2 2)、 フォーカスのフィルタ演 算を開 始 して D A 変 換 器 3 5 に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる(S23)。さらにトラッキン グ 制 御 ル ー プ を 閉 じ て (S 2 4) デ ィ ス ク 1 2 上 の ア ド レ ス 情 報 を 読 ん で (S 2 5) 所 望 のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(コントロールトラック情 報等を読んで)スタンバイ状態になる(S26)。 [0039]

またディスク等の反射率のばらつきに対応するため、FE上のS字信号の振幅レベルあるいはRFENNVのピークレベルを検出する前、収束レンズ10のDOWN時に現れる RFENV上のV字振幅を計測し、その振幅が所定の振幅になるようにDSP34内部の RFENVの乗算器あるいはアッテネータ(不図示)のゲインを切り換えるようにし、さ らにその比率分だけDSP内部のFEの乗算器あるいはアッテネータ(不図示)のゲイン を切り換えるように構成すれば、安定にCD、SD共にフォーカス制御の引き込みを行う ことができ、このために特に起動時間が長くなってしまうことはない。 【0040】

上記第1から第3の実施の形態においてCD、CD-Rでないと判別して650nmの 40 レーザを発光する際にあたって、このレーザの発光パワーをCD-Rの情報が消えない程 度にパワーダウンさせて発光し、その発光パワーに対応する所定の引き込みレベル及びゲ インを設定し、確実にCD-Rでないと確定できてから、規定のパワーに戻すように設定 すればより信頼性は向上する。

[0041]

加えて、第1の実施の形態で計測するFEの振幅、第2の実施の形態で計測するASの 振幅、第3の実施の形態で計測するRFENVの振幅の計測値をそれぞれ組み合わせてデ ィスクの種類によって差がでるように演算し、その演算結果に基づいてレーザのみならず 、ディスクによって切り換えるべき初期設定値を設定するように構成してもよい。 【0042】

50

10

20

また第1の実施の形態から第3の実施の形態において、2個のレーザで780 nmの波 長と650 nmの波長を例にとって発明したが、本発明は3個以上の波長の異なるレーザ の場合にも、上記説明した手順を順次切り換えていくことで適応することができる。また 波長は650 nmあるいは635 nm、さらに短波長のブルーレーザにおいても適応でき 、波長に対して本発明は何ら限定をうけない。

(9)

【0043】

さらに長波長のレーザから短波長のレーザに切り換えるとき、フォーカス制御を動作さ せたままにすれば、非常に高速にでき、起動時間が短くなる。特に基材厚の差異等でフォ ーカス位置が一定量ずれている場合は、切り換える直前にフォーカス制御系にオフセット を加算あるいは減算すれば安定に切り換えることができる。

【0044】

さらに通常デスクトップパソコンに搭載するCD等のディスクは、通常メカニカルにク ランプしてディスクを装填するので、ディスクがない状態でスピンドルを回転させると、 スピンドルモータ側のターンテーブルと、反対側のクランパが接触し、異音や破損を発生 する可能性がある。

【0045】

そこで、第4の実施の形態として、スピンドルモータを停止した状態すなわちディスク が回転していない状態で、まず最初にDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長 波長のレーザ1を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装 置にCDあるいはCD-Rが装着していると、ディスクが停止していても図3に示すよう に F E 上に現れる S 字信号振幅、 A S 上に現れる U 字信号振幅がそれぞれ所定値より大き くでてくる。これによりDSP34は装着されたディスク12が、CDあるいはCD-R があることを判断する。所定値よりも各信号のレベルが小さい場合は、DSP34は装着 されたディスク12が、SD系のディスクがあるか、なにもディスクがないかということ で、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、レーザ駆動回路3にOFF信号、レーザ駆 動回路4にON信号を送出し、780nmのレーザ1を消灯して、650nmのレーザ2 を発光させる。この状態で再度収束レンズ10をUP/DOWNさせると、FE上に現れ るS字信号振幅、AS上に現れるU字信号振幅がそれぞれ所定値より大きくでてくる場合 に、DSP34は装着されたディスクがSD系のディスクであることを判断する。また所 定値よりも各信号のレベルが小さい場合は、DSP34はディスク装填されていない "N DISK"として、ディスク待ち状態となる。 [0046]

ディスク有りと判断した場合は、さらにスピンドルモータを回転させ、第1~第3の実施の形態の何れかにしたがって、再度ディスクを判別することで、スピンドルモータの破損を防止するとともに、判別の精度を向上できる。

【0047】

前述したように近年、次世代高密度ディスクや記録可能CD等、同じ外形寸法でも多種 多様なディスクが提案、規格化されてきている。第5、第6、第7の実施の形態はそのよ うな具体的なディスクの種類判別方法であり、これによって1つのドライブで多種のディ スクの記録あるいは再生を行うことが可能となる。図14は、この第5、第6、第7の実 施の形態を実現するための構成を示すブロック図であり、この第5、第6、第7の実施の 形態も、図1における第1~第4の実施の形態同様にDSP34や装置全体を制御するマ イクロコンピュータ51のプログラムによって実現することができる。また図15は図3 、図4と同様に、CDとCDより高密度の1層構造のSDの他に、さらに容量の大きい2 層構造のSD-Wや記録可能なCDであるCD-RWに対して、780mm、650mm のレーザをそれぞれ発光照射したときのFE、AS、RFの波形を示す波形図である。こ の図14と図15を用いて次に説明する。

【0048】

第 5 の実施の形態について説明する。例えばこの第 5 の実施の形態の装置が従来の C D 、 S D 、 S D - W 、 C D - R W といった 4 種類のディスクを再生できるものとすると、ま 50

10

30

ず 最 初 に D S P 3 4 から レー ザ 制 御 回 路 3 に 信 号 を 送 り 、 長 波 長 の レー ザ 1 を 発 光 さ せ る 。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装置にディスクが装着している と、図15に示すようにFE上に現れるS字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。 この F Ε 信 号 の 振 幅 値 (M A X 、 M I N 値) を A D 変 換 器 3 3 で D S P 3 4 に 取 り 込 み 、 その値をマイクロコンピュ-夕(CPU)51にバスを介して出力し、この出力されたF Eの振幅値をCPU51は、内蔵されたRAMに格納する。通常CD、CD-Rの場合は 、この長波長レーザにおけるFEの振幅値のみで判別でき、引き続き収束レンズ10を最 下点まで駆動した後、再度UPしてFE上に現れるS字信号のレベルを検出して、あるい はRFENV信号のピークレベルを検出してフォーカスのフィルタ演算を開始し、DA変 換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる。さらにトラッキング制 御ループを閉じてディスク12上のアドレス情報を読んで所望のトラックに光ビームを移 動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等を読んで)スタンバイ状態になる。 [0049]

(10)

C D 、 C D 以外の場合は、 D S P 3 4 からレーザ制御回路4 に信号を送り、短波長のレ ーザ2を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。図15に示すように 、FE上に現れるS字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。さらに長波長のレーザ 780nmを照射したときに得られるFE信号の振幅とも異なっている。780nmのレ ーザの場合と同様に、このFE信号振幅(MAX、MIN値)をAD変換器33でDSP 34に取り込み、その値をマイクロコンピュ - 夕(CPU)51にバスを介して出力し、 この出力されたFEの振幅値をCPU51は、内蔵されたRAMに格納する。 [0050]

C P U 5 1 は、この格納された各波長での F E 値を例えば減算(処理の容易さでは基本) 的に減算が望ましいが、本発明はそれに限られない。)し、この減算結果を所定の判別値 と比較して現在装着されているディスクの種類が、SDあるいはSD-WあるいはCD-RWかを特定することができる。

[0051]

図16は、図15においてそれぞれのディスクでの780nm、650nmのレーザを 照射し、レンズをUP/DOWNした場合に得られる各信号の振幅値とそれに対する判別 値を示したものである。図15及び図16(1)のように、SD(1層)の場合は780 n m での F E の 振幅値は S F E 7 8、650 n m での 振幅値は S F E 6 5 という値で格納 されている。この各振幅値を減算してFA、FBという所定のレベルと比較し、その範囲 に入っていれば、SD(1層)と判別できる。またSD-W(2層)の場合は780nm でのFEの振幅値はDFE78、650nmでの振幅値はDFE65という値で格納され ている。この各振幅値を減算してFB、FCという所定のレベルと比較し、その範囲に入 っていれば、SD-W(2層)と判別できる。さらにCD-RWの場合は780nmでの F E の 振幅値 は W F E 7 8 、 6 5 0 n m で の 振幅 値 は W F E 6 5 という 値 で 格 納 さ れ て い る。この各振幅値を減算してFCという所定のレベルと比較し、その値よりも小さければ CD-RWと判別できる。

[0052]

次に第6の実施の形態について説明する。この第6の実施の形態も第5の実施の形態と 40 同様の装置が従来のCD、SD、SD-W、CD-RWといった4種類のディスクを再生 できるものとする。まず最初にDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長波長の レーザ1を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装置にデ ィスクが装着していると、図15に示すようにAS上に現れるU字信号振幅が各々のディ スクで異なってくる。この A S 信号の振幅値(M A X あるいは M I N 値)を A D 変換器 3 3でDSP34に取り込み、その値をマイクロコンピュ-夕(CPU)51にバスを介し て出力し、この出力されたASの振幅値をCPU51は、内蔵されたRAMに格納する。 通常CD、CD-Rの場合は、この長波長レーザにおけるASの振幅値のみで判別でき、 引き続き、収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPしてFE上に現れるS字信 号のレベルを検出して、あるいはRFENV信号のピークレベルを検出してフォーカスの 50

10

フィルタ演算を開始してDA変換器35に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを 閉じる。さらにトラッキング制御ループを閉じてディスク12上のアドレス情報を読んで 所望のトラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等を読ん で)スタンバイ状態になる。次にCD、CD以外の場合は、DSP34からレーザ制御回 路4に信号を送り、短波長のレーザ2を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOW Nさせる。図15に示すように、AS上に現れるU字信号振幅が各々のディスクで異なっ てくる。さらに長波長のレーザ780nmを照射したときに得られるAS信号の振幅とも 異なっている。780nmのレーザの場合と同様に、このAS信号振幅(MAXあるいは MIN値)をAD変換器33でDSP34に取り込み、その値をマイクロコンピュ-タ(CPU)51にバスを介して出力し、この出力されたASの振幅値をCPU51は、内蔵 されたRAMに格納する。

【0053】

CPU51は、この格納された各波長でのAS値を例えば減算(処理の容易さでは基本的に減算が望ましいが、本発明はそれに限られない。)し、この減算結果を所定の判別値 と比較して現在装着されているディスクの種類が、SDあるいはSD-WあるいはCD-RWかを特定することができる。

【0054】

図16は、先に述べたように図15においてそれぞれのディスクでの780 nm、650 nmのレーザを照射し、レンズをUP/DOWNした場合に得られる各信号の振幅値とそれに対する判別値を示したものである。図15及び図16(2)のように、SD(1層)の場合は780 nmでのASの振幅値はSAS78、650 nmでの振幅値はSAS65という値で格納されている。この各振幅値を減算してAA、ABという所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD(1層)と判別できる。またSD-W(2層)の場合は780 nmでのASの振幅値を減算してAB、ACという所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD-W(2層)と判別できる。さらにCD-RWの場合は780 nmでのASの振幅値はWAS78、650 nmでの振幅値はWAS65という値で格納されている。この各振幅値を減算してACという所定のレベルと比較し、その範囲に入っていれば、SD-W(2層)と判別できる。さらにCD-RWの場合は780 nmでのASの振幅値はWAS78、650 nmでの振幅値はWAS65という値で格納されている。この各振幅値を減算してACという所定のレベルと比較し、その値

【0055】

次 に 第 7 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。 こ の 第 7 の 実 施 の 形 態 も 第 5 、 第 6 の 実 施 の 形態と同様に装置が従来のCD、SD、SD - W、CD - R W といった 4 種類のディスク を再生できるものとする。まず最初にDSP34からレーザ制御回路3に信号を送り、長 波長のレーザ1を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる。このとき装 置にディスクが装着していると、図15に示すようにRFが現れるがこの振幅を検出し易 くするために設けられたエンベロ - プ検波回路 2 9 を介し、このエンベロ - プ検波回路 2 9の出力 R F E N V 上に現れる V 字信号振幅が各々のディスクで異なってくる。この R F ENV信号の振幅値(MAXあるいはMIN値)をAD変換器33でDSP34に取り込 み、その値をマイクロコンピュ-タ(CPU)51にバスを介して出力し、この出力され たRFENVの振幅値をCPU51は、内蔵されたRAMに格納する。通常CD、CD-Rの場合は、この長波長レーザにおける R F E N V 信号の振幅値のみで判別でき、引き続 き収束レンズ10を最下点まで駆動した後、再度UPしてFE上に現れるS字信号のレベ ルを検出して、あるいはRFENV信号のピークレベルを検出してフォーカスのフィルタ 演算を開始して D A 変換器 3 5 に駆動信号を出力して、フォーカス制御ループを閉じる。 さらにトラッキング制御ループを閉じてディスク12上のアドレス情報を読んで所望のト ラックに光ビームを移動する検索動作を行い、必要な情報(TOC情報等を読んで)スタ ンバイ状態になる。次にCD、CD以外の場合は、DSP34からレーザ制御回路4に信 号を送り、短波長のレーザ2を発光させる。次に収束レンズ10をUP/DOWNさせる 。図15に示すように、RFENV上に現れるV字信号振幅が各々のディスクで異なって くる。さらに長波長のレーザ780nmを照射したときに得られるRFENV信号の振幅 10

30

とも異なっている。 780nmのレーザの場合と同様に、このRFENV信号振幅(MA XあるいはMIN値)をAD変換器33でDSP34に取り込み、その値をマイクロコン ピュ-夕(CPU)51にバスを介して出力し、この出力されたRFENVの振幅値をC PU51は、内蔵されたRAMに格納する。

(12)

[0056]

CPU51は、この格納された各波長でのRFENV値を例えば減算(処理の容易さでは基本的に減算が望ましいが、本実施の形態は演算の内容で限定はされない。)し、この減算結果を所定の判別値と比較して現在装着されているディスクの種類が、SDあるいはSD-WあるいはCD-RWかを特定することができる。

【 0 0 5 7 】

図16は、図15においてそれぞれのディスクでの780 nm、650 nmのレーザを 照射し、レンズをUP/DOWNした場合に得られる各信号の振幅値とそれに対する判別 値を示したものである。図15及び図16(3)のように、SD(1層)の場合は780 nmでのRFENVの振幅値はSRF78、650 nmでの振幅値はSRF65という値 で格納されている。この各振幅値を減算してRA、RBという所定のレベルと比較し、そ の範囲に入っていれば、SD(1層)と判別できる。またSD-W(2層)の場合は78 0 nmでのRFENVの振幅値はDRF78、650 nmでの振幅値はDRF65という 値で格納されている。この各振幅値を減算してRB、RCという所定のレベルと比較し、 その範囲に入っていれば、SD-W(2層)と判別できる。さらにCD-RWの場合は7 80 nmでのRFENVの振幅値はWRF78、650 nmでの振幅値はWRF65という 値で格納されている。この各振幅値を減算してRCという所定のレベルと比較し、 その範囲に入っていれば、SD-W(2層)と判別できる。さらにCD-RWの場合は7

【0058】

さらにこの第5、第6、第7の実施の形態を組み合わせることで判別の精度を向上させ 、またいろいろな光学ヘッドに対応でき、さらに多種多様のディスクを判別することが可 能になる。例えば、DSP34はディスクから得られる信号FE、AS、RFENVさら にTEの振幅を検出するように構成し、CPUは各波長のレーザに対するそのすべての振 幅値を格納する。長波長のレーザ発光時時のFE,RFENV、TEを短波長レーザ発光 時のASで除算した値と、短波長のレーザ発光時時のFE,RFENV、TEを長波長レ ーザ発光時のASで除算した値とをそれぞれ比較すなわち減算し、その結果に応じてディ スクの種類を判別するように構成すればゴミ、ほこりが付着して、ディスクの反射率が変 動した場合においても正確な判別が可能となる。

【0059】

さらにピット列によってトラックを形成した再生専用ディスク(ROM)と、案内溝や ウォブル信号によってトラックを形成している記録可能ディスク(RAM)では、プッシ ュプルで検出したトラックずれ信号(TEpp)の振幅、S/Nや位相差によって検出し たトラックずれ信号(TEph)の振幅、S/Nが異なるので、フォーカス制御を動作さ せ、その各TEの振幅や2値化したときのノイズのパルス幅を検出して、その検出した値 に応じて、ROMディスクとRAMディスクを判別してもよい。さらに光ビームがトラッ クを横断したときにFE上に現れる横断信号(溝横断信号)の大きさによって判別しても よい。

【 0 0 6 0 】

また C D - R が消去されないような条件(ディスクの回転が停止あるいは、レ - ザパワ ー、波長等)の場合は、 C D、 C D - R の場合も長波長、短波長の両方のレーザを発光、 照射して全てのディスクの各波長での信号を取り込んで、一括して判別するように構成す ることもできる。

【0061】

なお上記記載の実施の形態においては、CD(CD-R)、SD、SD-W、CD-R Wのディスクについて再生を行う場合について説明したが、例えば、現在あるPDあるい はMO、MD、さらに将来市場にでてくるであろうDVDや高密度MOなどあらゆるディ 10

30

スクにおいて、波長の異なるレーザを2個以上搭載して、上記ディスクのうち2種類以上 のディスクを再生する装置において、適用して、適切な波長の光源を、ディスクを保護し ながら特定することができる。

(13)

【 0 0 6 2 】

また第1~第3及び第4の実施の形態と同様に第5、第6、第7の実施の形態において も2個のレーザで780nmの波長と650nmの波長を例にとって説明したが、本発明 は2個以上の波長の異なるレーザの場合にも、上記説明した手順を順次切り換えていくこ とで適応することができる。また波長は650nmあるいは635nm、さらに短波長の ブルーレーザにおいても適応でき、波長に対して本発明は何ら限定をうけない。

【0063】

さらに上記説明ではCPU内蔵のRAMにおいて、各信号振幅の値を格納する構成で説明したが、DSPの能力、RAM容量が十分な場合は、DSP内蔵のRAMに格納するように構成してもよい。また格納するデータが非常に多い場合は、DSPあるいはCPUからアクセスできる外付けRAMを設けてもよい。

【0064】

次に第8の実施の形態及び第9の実施の形態である、フォーカス制御、トラッキング制御の引き込みタイミングに特徴をもつ起動手順について、図1に図8、図9を加えて説明する。図8はフォーカス制御の開ループゲイン特性とディスクの面ふれ加速度特性、図9はトラッキング制御の開ループゲイン特性とディスクの偏心加速度特性である。 【0065】

CDに代表されるように再生速度の高速化いわゆるディスクの高回転数化によって、起動時にスピンドルモータが所望回転速度に達する時間は長くなり、逆に回転数があがると回転数の2乗に比例してディスクの面ふれ、偏心加速度は増加する。図8、図9に示すようにサーボの開ループゲインに対してディスクの加速度のほうが上回ってくると、フォーカス制御、トラッキング制御が引き込みにくくなるという問題がある。 【0066】

図10は第8の実施の形態を示す装置の起動手順である。これについて説明する。装置 にディスクが装着されるとシステムコントロールのマイコン(不図示)によって起動処理 がなされ、最初にマイコンからDSP34にスピンドルモータONのコマンドが送られる 。DSP34は、マイコンからスピンドルモータONのコマンドを受けると、所定のポー トからON信号を出力し、スピンドル制御回路14を介してスピンドルモータ13に起動 をかける(S1)。コマンド送出後、DSP34はスピンドルモータ13からのFGをみ て所定の回転数になるよう速度制御をかける(S2)。この所定の回転になるまでの時間 は500ms~1500msであり、この間にマイコンはDSP34に次々にコマンドを 送る。DSP34はそのコマンドに応じてレーザON(S2、S4)、フォーカス制御O N (S 5 、 S 6 、 S 7)、トラッキング制御ONを行う(S 8 、 S 9 、 S 1 0 、 S 1 1、 S12)。レーザONの時間は数ミリ秒であるので、フォーカスが引き込みを開始する時 間には、スピンドルモータは未だ所定の回転数まであがっておらず、このタイミングで即 座にフォーカス制御を引き込む(S5)。続いてトラッキング制御をONするが、フォー カス制御を引き込む時間は200ms~500msくらいであり、トラッキング制御の引 き込みの開始時間でも、スピンドルモータは未だ所定の回転数より低い状態である。 [0067]

よってディスクの偏心加速度、面ふれ加速度はそれぞれの制御の開ループゲインの追従 範囲もしくはそれに近く、引き込みの失敗はほとんどない。また特にスピンドルモータの 起動時間が著しく早い場合は、ある回転数からある回転数までの時間を測定し、その時間 によって駆動のゲインを切り換える学習を行い(これは第9の実施の形態であり、後で詳 しく説明する)その学習途上の所定回転数でフォーカス制御、トラッキング制御の引き込 みを行うように構成すればよい。

【0068】

図11は第9の実施の形態を示す装置の起動手順である。これについて説明する。装置 50

10

20

30

10

20

30

40

にディスクが装着されるとシステムコントロールのマイコン(不図示)によって起動処理 がなされ、最初にマイコンからDSP34にスピンドルモータONのコマンドが送られる 。DSP34は、マイコンからスピンドルモータONのコマンドを受けると、所定のポー トからON信号を出力し、スピンドル制御回路14を介してスピンドルモータ13に起動 をかける(S13)。コマンド送出後、DSP34はスピンドルモータ13からくるFG をみて所定の回転数になるよう速度制御をかける(S2)。モータが所定の回転数になっ た後、DSP34はそのコマンドに応じてレーザON(S3、S4、S5)、フォーカス 制御ON(S6、S7、S8)、トラッキング制御ON(S9、S10、S11)を行う 。このとき偏心、面ふれの小さいディスクは、問題なくフォーカス制御、トラッキング制 御を引き込み、ディスク上の所望のトラックに検索して必要な情報を読み込んでスタンバ イ状態になる(S12、S13)。ところが面ふれ、偏心が大きいとその加速度が大きな 場合にはフォーカスあるいはトラッキング制御を引き込むことができない。よってDSP 34はフォーカス制御あるいはトラッキング制御の引き込みエラーを検出すると(S8、 S 1 1) スピンドルモータに出力している目標の回転速度を低く(例えば 1 / 2 に) 再設 定する(S13、S14)。ここでフォーカスあるいはトラッキングの引き込みエラーの 検 出 方 法 は 種 々 の 方 法 が あ り 、 例 え ば フ ォ ー カ ス 引 き 込 み エ ラ ー は R F E N V 信 号 が 所 定 のレベルより小さいこと、あるいはトラックずれ信号がでないことを検出するのが一般的 である。またトラッキング引き込みエラーはトラックずれ信号の2値化信号をカウントし て所定以上の計数値になったことを検出するのが一般的である。 [0069]

上記信号によって、DSP34がフォーカス、トラッキングの引き込みエラーを検出し、目標回転数を低く設定し、回転数が下がった後、収束レンズ10を再度UP/DOWN してフォーカス制御を引き込み、次いでトラッキング制御の引き込みを実行する。例えば 、回転数を1/2にすれば面ふれ、偏心の加速度は1/4となり、比較的面ふれ、偏心が おおきくても制御を引き込み動作させることができる。トラッキングを引き込んだ後は、 所望のトラックを検索し、所定の制御したまま所定の回転数に引き上げて必要な情報の読 みとりをおこない、スタンバイ状態となる(S13)。

[0070]

次に、本発明の第10の実施の形態について説明する。図12はモータの起動トルクの ばらつきと、ある回転数までの起動時間を示す特性図である。 【0071】

この図12に示すようにモータのトルクのばらつきによって起動時間は異なり、さらに このトルクばらつきが回転制御系のゲインばらつきとなり、外乱等の影響で回転数の変動 生じて再生信号のジッタとなってしまう。よってこの第10の実施の形態はその回転系の ばらつきを吸収するための学習方法である。図13は図1のスピンドルモータ13とスピ ンドル制御回路14、DSP34の部分をさらに詳細に示したブロック図である。 【0072】

装置の起動時にCPU(不図示)よりDSP34ヘディスク回転のコマンドが送出され ると、DSP34はスピンドル制御回路14を介してスピンドルモータ13に回転指令を 送る。スピンドルモータには、ホール素子が設けられており1回転Nパルス(本実施の形 態では6パルス)のFG信号が発生し、DSP34へ入力されている。DSP34はFG 信号が入力され、その周期が一定時間以内になったときモータが停止か、回転しているか を検出判断する。

【 0 0 7 3 】

さらにDSP34は、CPUから指定された目標の所定回転数に対してFGの目標周期 (目標周波数)を計算設定し、はいってくるFGがその周期(周波数)になるように駆動 信号をスピンドル制御回路14を介してスピンドルモータに出力する。このスピンドル制 御回路14はゲイン可変部41があり、初期には所定のゲインが設定されている。 【0074】

スピンドルモータのトルク変動の学習方法について説明する。前述したようにモータの 50

(14)

駆動トルク、制御回路のゲインがばらつくと、ある回転周波数までに達する時間が変動す る。DSP34にはFGが入力され、その1周期は周波数制御のため常に計測しているの で、逆にその周期で現在の回転数を検出することができる。そこで例えば0回転(停止状 態)から500回転までの到達時間を計測する。その計測時間に対応するゲイン可変部4 1への設定ゲインはDSP34内のROM上にテーブル値として格納して参照してくるか 、ある関係式を求めその演算をコアで実行することによって獲得できDSP34上のゲイ ン設定RAMに設定する。

(15)

【0075】

上記のようにスピンドルモータの起動時間に応じて求めた設定値をゲイン可変部41に 設定することによって、スピンドルモータのトルクのばらつきやバックラッシュ、摩擦等 10 による影響を吸収し安定した回転制御系を構築できる。

【0076】

なお実施の形態の説明では、0回転から500回転までの到達時間を計測すると説明し たが、この場合に、装置の動作中に電源OFF/ONあるいはリセットされた直後には、 スピンドルモータは慣性力で回転しているので、0回転すなわち回転停止するまで待って いたのではリトライに時間がかかってしまう。よって例えば300回転から500回転と いった回転が上がっていく2点の回転数間の変化時間を計測するように構成すれば、電源 をOFF/ONされた場合でも、待ち時間はかかることはなく、正確にスピンドルの起動 (回転変化)時間A、B、Cを計測することができる。またCDなどの再生速度に応じて 学習する2点の回転数を設定するようにすれば、正確なトルク学習ができ、より安定な回 転制御を構築することができる。また特に2点の回転数を2倍くらい関係の回転数に設定 すればソフト処理が簡単になりかつ、正確な計測も可能である。

[0077]

また、CD等のように、1台の装置で、8cm(シングル)、12cmまた標準速、2 倍速、8倍速といった種々の再生速度モードがある場合はそのディスクの種類(径)ある いは再生速度毎に学習を行えば、より安定な回転制御系となる。

【0078】

以上説明した第1~第7の実施の形態によって、CD-Rのようにすでに記録された情報を保護しながらも、新規な高密度のディスクの再生あるいは記録を行うことができる。 さらに起動時にそのどちらのディスクが装着されていても即座に判別し、再生(記録)で きるスタンバイモードに起動することができる。第8の実施の形態によって面ふれ、偏心 の大きなディスクにおいても、起動直後の回転数が上がらない間に、フォーカス、トラッ キング制を引き込んでしまうことで、高速起動、高速再生を実現することができる。同様 に第9の実施の形態は面ふれ、偏心の大きなディスクにおいて制御の引き込みが失敗した 場合に、回転数を下げて引き込み、引き込めた後で回転数を所定の回転数に戻すことでよ り確実に高速再生を実現することができる。加えてモータのトルク変動、ばらつきをある 2 点の回転数への移行時間を速度制御で使用しているFGを共用して計測することで、コ ストアップもなく正確なモータの学習を実現でき、安定な回転制御系を構築することがで きる。

[0079]

さらに上記した第4の実施の形態で説明したディスクの有無判別を、このモータの立ち 上がり時間を計測して、この計測値を用いて行うことができる。通常ディスクがない場合 は、イナーシャが小さいので、高速に所定の回転に達するか、もしくは暴走してロックで きないかである。したがって、モータの立ち上がり時間が所定の範囲に入らない場合には 、ディスクが装填されていないと判別することができる。このようにディスクの有無の判 別を行うことで、モータの起動とディスクの有無判別といった2つの処理を並列に実行で きる。よって起動時間を短縮することが可能となる。 【0080】

以上説明したところから明らかなように、本発明は、フォーカス制御、トラッキング制 御手段をかけない状態でレーザを照射して、装填されたディスクが高密度ディスクあるい

20

40

たるのは、極短い時間(数ms以下)であり、仮にこれによって情報マークの1つが欠落 しても、十分エラー訂正可能であり、情報再生に対しては何ら問題ない。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ また、本発明は、波長の長いレーザから短いほうへ順番に照射しながらディスクの種類 の判別をすることによって、短波長を、短波長のレーザを吸収する記録可能メディア(C D - R 等)に照射することはない。その結果、従来短波長の1個のレーザで不可能であっ たCDの再生を可能しかつ、短波長レーザによるCD-R等の記録可能ディスクの情報の 消失を防止することができる。 [0082]10 また、本発明は、再生パワーが大きい装置(CD-RW等の再生互換機機など)におい ては、上記判別時にレーザのパワーを低くして発光するような構成をとることによって、 万が一判別を間違ってCD-R等に短波長のレーザを照射することになっても、完全に情 報の消失を防ぐことができる。 [0083]また、本発明は、面ふれ、偏心の大きなディスクにおいても、高速再生を実現すること ができる。 [0084]さらに、本発明は、モータのトルク変動、ばらつきをある2点の回転数への移行時間を 速度制御で使用しているFGを共用して計測することで、コストアップもなく正確なモー 20 タの学習を実現でき、安定な回転制御系を構築することができる。 [0085]したがって全体として、本発明は、従来のCD、CD-Rの高速再生を信頼性よく実現 でき、かつ新規な高密度なディスクの再生あるいは記録も同様に信頼性よく行うことがで きる。 【産業上の利用可能性】 [0086]本発明にかかるデジタルシグナルプロセッサは、従来のCD、CD-Rの高速再生を信 頼性よく実現でき、かつ新規な高密度なディスクの再生あるいは記録も同様に信頼性よく 行うことができるという効果を有し、たとえば、光ディスク装置等として有用である。 30 【図面の簡単な説明】 [0087] 【図1】本発明の一実施の形態の構成を説明するためのブロック図である。 【 図 2 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 の 構 成 の う ち 光 検 出 器 の 部 分 を 詳 細 に 示 し た ブ ロ ッ ク 図 で ある。 【図3】本発明の一実施の形態に従来のCDが装着されたときのフォーカス引き込み時の 各部分を詳細に示した波形図である。 【 図 4 】本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 新 規 な 高 密 度 デ ィ ス ク が 装 着 さ れ た と き の フ ォ ー カ ス 引 き込み時の各部分を詳細に示した波形図である。 【図5】本発明の第1の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。 40 【図6】本発明の第2の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。 【図7】本発明の第3の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。 【図8】ディスクの面ふれ加速度とフォーカス制御の開ループの周波数特性図である。 【 図 9 】 ディ ス ク の 偏 心 加 速 度 と フ ォ ー カ ス 制 御 の 開 ル ー プ の 周 波 数 特 性 図 で あ る 。 【図10】本発明の第4の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。 【図11】本発明の第5の実施の形態の起動手順を示すフローチャートである。 【図12】スピンドルモータのトルクばらつきと起動時間の関係を示した特性図である。 【図13】本発明の第6の実施の形態を説明するための、図1のスピンドルモータ制御の 部分の詳細なブロック図である。 【図 1 4 】本発明の第 5 ~ 第 7 の実施の形態を説明するための光ディスク装置の構成を説 50

(16)

は超高密度ディスクであるかないかを判別していくので、収束した光ビームが記録面にあ

明するためのブロック図である。 【図15】本発明の光ディスク装置の一実施の形態に従来のCDと新規な高密度ディスク が装着されたとき、各波長のレーザを収束照射して得られる各信号の波形図である。 【図16】本発明の光ディスク装置の一実施の形態において従来のCDと新規な高密度デ ィスクが装着されたとき、各波長のレーザを収束照射して得られる各信号のRAMへの格 納値とその判別レベルを示した図である。 【符号の説明】 [0088]1 780 nmレーザ 2 650nmレーザ 3 レーザ制御回路 4 レーザ制御回路 5 カップリングレンズ カップリングレンズ 6 7 波長依存性偏光素子 偏光ビームスプリッタ 8 9 アクチュエータ 1 0 収束レンズ 1 1 光ビーム 12 ディスク 13 スピンドルモータ 14 スピンドル制御回路 15 光検出器 2 0 電流-電圧変換アンプ 2 1 加算器 22 コンパレータ 23 位相比較器 24 ローパスフィルタ 25 加算器 26 加算器 27 差動増幅器 28 ローパスフィルタ エンベロープ検波回路 29 3 0 A D 変換器 31 AD変換器 32 AD変換器 33 A D 変換器 34 デジタルシグナルプロセッサ(DSP) 35 D A 変換器 36 駆動回路 37 DA变換器 38 駆動回路 4 1 ゲイン変換部 42 ホール素子 コンパレータ 43

(17)

20

10















OFF

ON OFF

650nm フーデ







【図7】

C,c は所定値 (START) (1)S1~ 780nm レーザON S18 RFENV-V字 振幅? Т S19 S2~ 収東レンズUP-DOWN 680nm レーザOFF RFENV-V字振幅計測 S3~ FE入力 ゲイン調整 S20 S4 0<RFENV≤C RFENV=0 RFENV-V字 振幅? u 収束 レンズUP S21 RFENV>C S]6 S5 S12~ 780nm ~ #0FF 780nm レーザ0FF S22 **FE入力** ゲイン調整 -引込み レベル? ディスク 待ち状態 収束 レンズUP Ť٢ S23 7 S17 フォーカス 制御ON S14~ 収束レンズ UP-DOWN s6 Sĩ S15~ RFENV-V字 振幅計測 ラッキング 制御ON - 引込み レベル 1 S24-Τ アドレス、 ドータリード ŤΥ S25 (1)^{フォーカス} 制御ON ~S8 S26~ STAND BY トラッキング制御ON ~S9 アドレス、データリード~S10 STAND BY ~S11

【図8】







【図10】





【図12】







【図14】





| ľ | 义 | 1 | 6 |] |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

(1)FE振幅

| ディスク | 780 nm | 650 n m | 判別値 (範囲) |
|---------------|--------|---------|--|
| C D , C D - R | CFE78 | CFE65 | C F E 7 8 > F A |
| SD(1層) | SFE78 | SFE65 | FB <sfe65-sfe78<fa< td=""></sfe65-sfe78<fa<> |
| SD-W(2扇) | DFE78 | DFE65 | FC < DFE65 - SFE78 < FB |
| CD-RW | WFE78 | WFE65 | WFE65-WFE78 <fc< td=""></fc<> |

(2) AS振幅

| ディスク | 780 nm | 650 nm | 判別値 (範囲) |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| C D , C D - R | C A S 7 8 | CAS65 | C A S 7 8 > A A |
| SD(1層) | S A S 7 8 | SAS65 | AB< 54565 - 54578<44 |
| SD-W 2層) | DAS78 | D A S 6 5 | AC < DAS65 - SAS78 < AB |
| C D – R W | WAS78 | WAS65 | WAS65-WAS78 <ac< td=""></ac<> |

(3) RFENV振幅

| ディスク | 780 nm | 6 5 0 nm | 判別 値 (範 囲) |
|---------------|--------|----------|-----------------------|
| C D , C D - R | CRF78 | CRF65 | C R F 7 8 > R A |
| SD(1層) | SRF78 | SRF65 | RB< SRF65 - SRF78< RA |

フロントページの続き

(72)発明者 守屋 充部 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
Fターム(参考) 5D090 AA01 BB03 BB04 CC18 DD03 DD05 FF05 FF09 JJ11 KK11
5D117 AA02 DD12 FF03 FF06
5D118 AA26 AA27 AA28 BA01 BB02 BF16 CD02 CG26
5D789 AA31 AA41 BA01 BB02 BB03 DA12 EA03 EC49 FA08 HA23 HA58